ORGANOPOLYSILSESQUIOXANE AND ITS PRODUCTION

Publication number: JP58059222 (A)

Publication date: 1983-04-08

NOZUE IKUO; TOMOMITSU NAGAHIKO; ISAMOTO YOSHITSUGU; MATSUMURA

YOSHIO

Applicant(s):

Inventor(s):

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

international:

C08G77/00; C08G77/04; C08G77/06; H01L21/312; C08G77/00; H01L21/02; (IPC1-

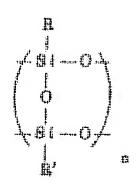
7): C08G77/04; C08G77/06

- European:

Application number: JP19810157885 19811003 **Priority number(s):** JP19810157885 19811003

Abstract of JP 58059222 (A)

PURPOSE:To obtain a solvent-soluble organopolysilsesquioxane excellent in heat resistance, by hydrolyzing a lower alkyltrihalogenosilane and an alkenyltrihalogenosilane in the form of solution and then condensing them. CONSTITUTION:In a solvent are dissolved a lower alkyltrihalogenosilane, an alkenyltrihalogenosilane and, if necessary an aryltrihalogenosilane. These compounds are hydrolyzed by adding water to the solution. Then, an organopolysilsesquioxane represented by the formula, wherein R and R' are organic groups, and having, as R and R', a lower alkyl, alkenyl and, if necessary, an aryl, is obtained by condensing the above-produced hydrolyzate. As the lower alkyltrihalogenosilanes used, there can be mentioned methyltrichlorosilane, propyltrichlorosilane, etc.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58-59222

⑤Int. Cl.³ C 08 G 77/04 77/06 識別記号

庁内整理番号 7019-4 J 7019-4 J ④公開 昭和58年(1983)4月8日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

②特 願 昭56-157885

②出 願 昭56(1981)10月3日

仰発 明 者 野末幾男

東京都中央区築地二丁目11番24 号日本合成コム株式会社内

70発 明 者 友光長彦

東京都中央区築地二丁目11番24 号日本合成ゴル株式会社内 ⑫発 明 者 勇元喜次

東京都中央区築地二丁目11番24 号日本合成ゴム株式会社内

@発 明 者 松村喜雄

東京都中央区築地二丁目11番24 号日本合成ゴム株式会社内

⑪出 願 人 日本合成ゴム株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24

号

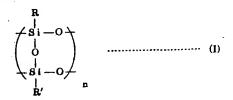
⑭代 理 人 弁理士 奥山尚男 外2名

明 級 春

1 発明の名称

オルガノポリシルセスキオキサン及びその 製造方法

- 2. 停許請求の範囲
 - (1) 一般式(I)



(R及びR社同一又は異なる有機基であり、nは 重合度を示す。)

で示される軽値可溶性のオルガノポリシルセスキオキサンドかいて、側鎖であるR及び R'として低級アルキル基。アルケニル基及び必要に応じてさらにアリール基が結合している

ことを特徴とするオルガノポリシルセスキオ キサン。 .

- (2) 低級アルキルトリハロゲノシラン、アルケニルトリハロゲノシラン及び必要に応じてさらにアリールトリハロゲノシランを溶媒に溶解し、この溶液に水を添加して加水分解したのち、該加水分解物を縮合させることを特徴とするオルガノボリシルセスキオキサンの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、個領に低級アルキル基及びアルケニル基を有し、耐熱性の優れた密媒可溶性のポリシルセスキオキサン及びその製造方法に関するものである。

従来、フェニル基、トリル基のようなアリール基を有するポリシルセスキオキサン、あるいはメチル基、イソブチル基、イソアミル基などのアルキル基を有する裕様可溶性のポリシルセスキオキサンが知られていた〔J. Amer. Chem.

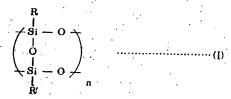
特別昭58- 59222(2)

Soc., 82巻 6194頁(1960年); J. Polymer Sci., C-1巻 83頁(1963年); Vysokamol, Soyed, A 12巻 663頁(1970年); Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Khim, 625頁(1969年); 特開昭 50-139900; 特開昭 53-88099 など)。

また、G. H. Wagner らは、ビニルトリクロルシランをエーテル中で加水分解して数平均分子量 3800 程度のビニルポリシルセスキオキサンを合成している [Ind. Eng Chem, 45 巻 367頁(1953年)]。最近山崎らはビニルトリアルコキシシランや(メダ)アクリロキシアルキルトリアルコキシシランをフェニルトリアルコキシシランをフェニルトリアルコキシシランを 供たのち、さらにこれをアルカリ触族下に縮合反応を行なうという 2 段階の反応でビニルを 合反応を行なりという 2 段階の反応でビニル 基着しくは(メタ)アクリロキシアルキル基を 有するポリシルセスキオキサンを 得ているが [第29回高分子学会年次大会予講集、29 巻, 1 号, 73頁(1980年)]、ここで得られたポリシ

ルセスキオキサンにはアルカリ酸媒が残留し、アルカリ酸媒は高温ではオルガノポリシルセスキオキサンの解重合触媒として働くため、耐熱性はあまり期待できない。そこで本発明者らは耐熱性が高く、かつ反応性に富むアルケニル基を質値に有するオルガノポリシルセスキオキサンを得るべく鋭意研究を重ねた結果、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、一般式(]



(R及びRは同一又は異なる有機基であり、nは重合度を示す。)

で示される熱溶媒可溶性のオルガノポリシルセスキオキサンにおいて、何鎖である R 及び R として低級アルキル基、 アルケニル基及び必要に応じてさらにアリール基が結合していることを

特徴とするオルガノポリシルセスキオキサンを 提供するものであり、さらに低級アルキルトリ ハロゲノシラン、アルケニルトリハロゲノシラ ン及び必要に応じてさらにアリールトリハロゲ ノンランを溶媒に溶解し、この溶液に水を添加 して加水分解したのち、設加水分解物を縮合さ せることを特徴とするオルガノポリシルセスキ オキサンの製造方法を提供するものである。

次に本発明を詳細に説明する。

本発明のオルガノポリシルセスキオキサンに おいて、何様に結合する低級アルキル基として は、メチル基、エテル基、プロビル基などを、 何様に結合するアルケニル基としてはビニル基、 プロペニル基、アリル基などを挙げることがで きる。また必要に応じて何様に結合させるアリ ール基としてはフエニル基、トリル基などを挙 げることができる。

好ましい低級アルキル基及びアリール基並び に必要に応じて結合させるアルケニル基として は、メチル基。フエニル基及びビニル基を挙げ ることができ、この場合は特に優れた耐熱性を 有するオルガノポリシルセスキオキサンとなり、 かつ合成が比較的容易である。

また本発明のオルガノボリシルセスキオキサンにおいて、倒鎖に結合する低級アルキル基及びアルケニル基並びに必要に応じて結合してそれで10~99、1~50及び0~49が好ましく、特に70~99、1~30及び0~29が好ましい。低級アルキル基が全賃鎖100に対して50以上の割合で存在するととにより、さらに無耐性の優れたオルガノボリシルセスキオキサンとなり、またアルケニル基が全賃鎖100に対して1以上の割合で存在することにより、特に優れた反応性を有するオルガノボリシルセスキオキサンになる。

なお本発明のオルガノポリシルセスキオキサンの末端は、通常一般式(E)のように水栗及び水酸差が結合している。

HO
$$\left(\begin{array}{c} R \\ S \\ S \\ O \\ HO \\ \left(\begin{array}{c} S \\ S \\ I \\ R \end{array}\right) \right)$$
 HO $\left(\begin{array}{c} R \\ S \\ I \\ I \\ R \end{array}\right)$ H

(R. N及びnは前配一般式(I)と同様) 次に本発明の製造方法を説明する。

溶媒の使用量は低級アルキルトリハロゲノシラン。アルケニルトリハロゲノシラン及び必要に応じて使用するデリールトリハロゲノシラン(以下これらのシランをシラン類と記す)の合計1容量部に対して4~20容量部程度が好ましい。

加水分解反応は、シラン類を密解した溶液に

また쯈族としては、例えばメチルエチルケトン、シエチルケトン、メチルイソブチルケトン などのケトン;エチレングリコールジメチルエーテル、ジノルマルブロビルエーテル、ジオキサン、ジエチレングリコール、ジメチルエーテルなどのエーテル;ヘブタン、オクタンなどの

水を添加するととにより行なり。との場合、反応の制御を容易にするために格赦を例えば10~50℃に冷却し、提拌下に水を徐々に添加する方法が好ましい。また加水分解に使用する水の量は、シラン類の合計1モルに対して3~30モル程度が好ましい。

加水分解終了後、反応混合液を油浴などで加熱して縮合反応を行なう。加熱温度は通常 130 で以下であるが、70~110 ℃で 1 時間~6 時間程 度加熱するのが好ましい。

なお縮合反応中は、反応混合液を攪拌しても よく、たんに反応混合液を環流するままにして おいてもよい。

またシラン類を加水分解し、さらに縮合させる際にアミンを共存させると、シラン類の濃度の高いところでもスムーズに反応が進行して高分子量のオルガノポリシルセスキオキサンが得られる。

アミンとしては 1 級 ~ 3 級までの種々のアミン、例えばトリエチルアミン、トリノルマルブ

特周昭58- 59222(4)

ロビルアミン、トリイソプロビルアミン、ジェ チルアミン、エチルアミン、ビリジン、エチレ ンジアミンなどを挙げることができる。

アミンを使用する場合の使用量は、通常シラン類の合計1モルに対して3モル以下であり、 好ましくは0.3~2モル程度である。

アミンを使用する場合、シラン類の落骸に水を摘下していくと次第にアミンの塩酸塩の白い 沈澱が生成してくる。なおも水を滴下していく と、その白い沈澱は溶解する。水の滴下終了後 はアミンを加えない場合と同じよりに反応混合 液を加熱し総合反応を行う。

離合反応終了後は、アミンを使用した場合も 使用しない場合も有機溶媒層を分離し、との有 機溶媒層を水で洗浄する。洗浄後の水が中性に なるまで洗浄したのち、必要に応じて無水硫酸 カルシウム。モレキュラーシーブスなどの乾燥 剤で有機溶媒層を乾燥し濃縮乾固する方法、あ るいは適当な濃度に濃縮した液を得られたオル ガノボリシルセスキオキサンを溶解しない溶剤、

例えばアセトニトリルなどに注ぐ方法などによ つて目的とするオルガノポリシルセスキオキサ ンを得る。とのようにして得られるオルガノポ リンルセスキオキサンのポリスチレン換算数平 均分子量は通常 3000~ 200,000 程度で、 長時間、 何えば2~3ヶ月間保存しておいても、不辞化 することが無く保存安定性の良いものである。 本発明のオルガノポリシルセスキオキサンの 赤外線吸収スペクトルには、 1120 cm ⁻¹ 付近と 1040 ca⁻¹ 付近に強い吸収が観測されるが、前記 一般式([)で示される溶鉄可溶性のオルガノポリ シルセスキオキサンは、赤外線吸収スペクトル において 1135 cm⁻¹ 付近及び 1040 cm⁻¹ 付近に Si---O-Si 結合の伸縮運動に基づく強い特異的な 2 本の吸収を示すことが知られており〔J. Polym. Sci., C-1 巻、83頁 (1963年)、特開昭 50-139900など〕、本発明のオルガノポリシルセス キオキサンも前配一般式(I)の構造を有するもの と判断される。

本発明のオルガノポリシルセスキオキサンの

耐熱性は個額に結合する低級アルギル基及びアルケニル基並びに必要により結合させるアリール基により異なるが、通常 600 ~ 650 で程度であり、低級アルギル基、特にメチル基の存在量が多い程高くなる。

また本発明のオルガノポリシルセスキオキサンは、 飼鎖にアルケニル基が存在するために、 感光性架橋剤などと混合することによつて感光性を付与することも可能であり、 さらに有機ポリマーをグラフトさせることも可能であるため、非常に広範な用途に利用できる。

具体的用途例としては、集積回路などの絶縁保護膜又は層間絶縁膜;液晶配向補助膜,耐熱性強料,有機ポリマー表面の改質剤などである。

以下に本発明方法の実施例を示す。各実施例において、分子量は下記に示すゲルバーミェイションクロマトグラフィー(以下GPCと配す。)によつて求めた領準ポリスチレン換算数平均分子量である。

(GPC 測定条件)

装 懂;米国ウォーターズ社製高温高速 グル浸透クロマトグラム(モデ ル 150 − C ALC/GPC)

カ ラ ム ; 昭和電工機製 SHODEX A-8M, 長さ50 cm

実施例 1.

避流冷却管, 滴下ロート, 攪拌棒を備えた 反応容器にジオキサン (175 xl、2.05 モル)を 加え、これにトリエチルアミン (14 xl, 0.1モ ル)を加えたのち CH, Si Cg; (15 xl, 0.125 モル) C₆H₄SiCg₆ (2 nl, 0.013 モル) 及び CH₂=CHSiCg₆ (8 nl, 0.063 モル) を加える。

反応容器を氷冷下、攪拌しながら水(40 ml, 2.22 モル)をゆっくり滴下する。このときの溶液温度は15~30 ℃であつた。しだいに塩酸トリエチルアミンの白色沈澱が生成するが、水をなおも加えることによつてその白色沈澱は溶解する。

水の商下終了後、油谷を用いて油谷温度100 でで反応混合散を攪拌下 2 時間加熱する。反 応終了後、有機溶媒層を分離し、洗浄水が中 性になるまで水で洗浄し、無水碳酸カルシウ ムで乾燥する。その後乾燥剤を除去し、濃縮 乾固してオルガノポリシルセスキオキ サンの分子量は 19,000 であり、選素下での熱 分解温度は 590 ℃ であつた。

実施例 2.

トリエチルアミン(14m。 0.1 モル)。

キサン149を得る。分子量は 50,000 であり、 窒素下での熱分解温度は 610 じであつた。赤 外吸収スペクトルを第 3 図に示す。

夹施例 4.

CH18i CB1(24 × 0.201 × ル)及び CH1=
CHSiCB1(2.2 × 0.017 × ル)をメテルインブ
テルケトン(183 × 1.46 × ル) に密解し、
水(41.7 × 2.32 × ル)を満下して実施例
1 と同様な方法で加水分解したのち100 ℃で
4 時間加熱する。次いで、実施例1 と同様の
操作を行いオルガノボリシルセスキオキサン
13 9を得る。分子量は40,000であり、選案下
での熱分解温度は650 ℃であつた。赤外吸収
スペクトルを第4 図に示す。

実施例 5.

実施例1~4で得たオルガノポリシルセス キオキサンをそれぞれメチルイソブチルケト ン, ジオキサン及びトルエンに溶解したとこ 特別的58-59222(5)
CH, Si Ce: (16 × , 0.134 モル), C*H*Si Ce: (4 × , 0.025 モル) 及び CH*=CH Si Ce: (5 × , 0.040 モル)をメチルイソプチルケトン (175 × , 1.4 モル) に密解し、水 (40 × , 2.22 モル)を簡下して実施例1と同様な方法で加水分解したのち、100 でで4時間加熱する。次いで実施例1と同様の操作を行いオルガノポリシルセスキオキサン149を得る。分子量は10,000であり、選案下での熱分解鑑度は600 でであった。赤外吸収スペクトルを第2図に示す。

実施例 3.

トリエチルアミン(14 xl, 0.1 モル)をメチルイソプチルケトン(170 xl, 1.36 モル)に溶解し、ついで、CH₃Si Ce₃(18 xl, 0.151モル)C₄H₅Si Ce₃(1.3 xl, 0.008モル)及び CH₂ = CHSi Ce₃(5.2 xl, 0.041モル)を加え、水(40 xl, 2.22モル)を滴下して加水分解したのち、100 Cで 4 時間加熱する。次いで実施例1 と同様の操作によりオルガノポリシルセスキオ

ろいずれも可裕であつた。

また実施例 1 ~4 で得たオルガノポリシルセスキオキサンを 4 - メチル・ベンタノールの 20重量 % 溶液とし、 8 ℃で 2 ケ月保存したところ粘度変化は 10 % 以下であつた。

実施例 6.

実施例1~4で得たオルガノボリシルセスキオキサンの核磁気共鳴スペクトルを測定した結果、 $\delta = 0.05$ (一重線), $\delta = 6.07$ (一重線)及び $\delta = 7.20$ ~ 8.00 (多重線) にそれぞれメチル基、ビニル基及びフェニル基の吸収が観測された。これらの吸収を積分することにより、実施例1~4のオルガノボリシルセスキオキサンの側鎖の有機基の割合を求めた。その結果を表1に示す。

	メチル基	ピニル基	フエニル基
実施例1	63	29	. 8
実施例 2	68	20	12
実施例3	76	20	4
实施例4	93	7	-

4. 図面の簡単な説明

図面は、実施例1~4によつて得たオルガノボリシルセスキオキサンの赤外吸収スペクトルをそれぞれ示す図であり、第1図は実施例1によるもの、第2図は実施例2によるもの、第3 図は実施例3によるもの、第4図は実施例4によるものである。

